

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Japanese Kokai Patent Application No. Sho 61[1986]-25763

Translated from Japanese by the Ralph McElroy Co., Custom Division
P.O. Box 4828, Austin, Texas 78765 USA

Code: 598-51067
AM 770./EPC/CMP/PM

JAPANESE PATENT OFFICE
PATENT JOURNAL
KOKAI PATENT APPLICATION NO. SHO 61(1986)-25768

Int. Cl.:	B 24 B 37/04 7/16 41/06
Sequence Nos. for Office Use:	7712-3C 7512-3C 8308-3C
Application No.:	Sho 59(1984)-145408
Application Date:	July 13, 1984
Publication Date:	February 4, 1986
No. of Inventions:	1 (Total of 4 pages)
Examination Request:	Not requested

WORKPIECE HOLDING MECHANISM FOR A PLANE POLISHING DEVICE

Inventors:	Takemi Kamata NEC Corp. 5-33-1 Shiba Minato-ku, Tokyo
------------	--

2
Tetsuya Yasuda
NEC Corp.
5-33-1 Shiba Minato-ku,
Tokyo

Applicant:

NEC Corp.
5-33-1 Shiba Minato-ku,
Tokyo

Agent:

Tadashi Sugano,
patent attorney

[There are no amendments to this patent.]

Claim

1. A workpiece holding mechanism for a plane polishing device characterized in that it contains a holding part, which holds a workpiece that is on top of the polishing surface of the plane polishing device and is equipped with a convex spherical surface centering around one point on the surface of the said workpiece to be processed; a support part, which is provided for maintaining a constant orientation and is equipped with a concave spherical surface, which engages with the aforementioned convex spherical surface in a freely oscillating manner centering about one point on the aforementioned workpiece; and a flexible body, which is provided between the aforementioned holding part and the aforementioned supporting part and has high torsional rigidity but can bend freely.

Detailed explanation of the invention

Industrial application field

The present invention concerns a workpiece holding mechanism for a plane polishing device. In particular, it concerns a holding mechanism for a workpiece in a plane polishing device which polishes the surface of thin plates.

Prior art

Generally, a workpiece holding mechanism for a plane polishing device is constructed to include a holding area, where the workpiece is held on top of a polishing surface of the plane polishing device, and the surface of the workpiece is polished by oscillating [vibrating while moving] the workpiece over the polishing surface.

Figure 2 is a longitudinal section of a workpiece holding mechanism for a plane polishing device of the prior art. In Figure 2, a disk (1) of the plane polishing device is rotated about a shaft (2). Also, a sleeve (4) is attached to a frame (3) of the plane polishing device in a freely rotatable manner, and a splined shaft (5) is attached to the central hole of this sleeve (4) in a freely movable manner in the direction of the shaft and in such a manner that it rotates together with the sleeve (4) about the shaft. A lever (7), which is attached to an air cylinder (6) provided for the frame (3), engages with the splined shaft (5) in a freely rotatable manner. Also, a gear (9), which is attached to a motor (8) provided for the frame (3), engages with a gear (10), which is provided at the sleeve (4).

A hemispherical body (11) engages with the curved area in the form of a spherical surface that is provided at the front end of the splined shaft (5) in a freely oscillating manner. A pressing plate (12) is fixed to the hemispherical body (11), and a frame (13) is provided at the pressing plate (12). A pin (14), which is provided at the frame (13), engages with a groove (15), which is provided at the front end of the splined shaft (5). A compression spring (16), which is provided between the splined shaft (5) and the frame (13), interacts to press the hemispherical body (11) onto the splined shaft (5) in order to prevent the hemispherical body (11) from falling when the splined shaft (5) ascends.

A through-hole (17), which is provided at the pressing plate (12), and a through-hole (18), which is provided between the hemispherical body (11) and the pressing plate (12), are connected to a vacuum pump (not shown) through a pipe (19), which passes through a hole provided at the splined shaft (31), in order to vacuum hold material (20), which is a magnetic disk forming the workpiece, onto the pressing plate (12). A ring (21) is also provided and fixed at the pressing plate (12) in order to determine the position of the material (20).

To polish the surface of the material (20) with this plane polishing device, the air cylinder (6) is actuated so that the pressing plate (12) ascends and so that the material (20) is vacuum held against the inner side of the ring (21) at the lower surface of the pressing plate (12). Next, the pressing plate (12) is lowered by the air cylinder (6) through rotation of the motor (8), and the material (20) is pressed against the polishing surface (22) of the disk (1). Also, a polishing solution (not shown) is spread over the polishing surface (22). Accordingly,

the bottom surface of the material (20) is polished by the action of its own rotations and vibrations by the rotation of the disk (1).

The polishing surface (22) of the disk (1) is processed to have a flat surface; however, a small amount of waviness remains in many actual cases. Accordingly, it is necessary for the material (20) and the pressing plate (12) to be able to tilt slightly along the waviness of the polishing surface (22) in order for the material (20) constantly to adhere close to the polishing surface (22) for a smooth finish. This tilting is obtained when the hemispherical body (11) vibrates with the spherical concave area of the splined shaft (5). Moreover, the material (20) tilts while centering around the center C because the center C of the spherical surface of the hemispherical body (11) is established to be positioned at the bottom surface of the material (20), and the position of the bottom surface of the material (20) does not change even though it is tilted, and polishing can occur.

The pipe (19) is elastic and can absorb some tilting in the hemispherical body (11). Also, the hemispherical body (11) vibrates around the splined shaft (5); therefore, it is designed so that the rotation by the motor (8) is transmitted to the pressing plate (12) and the material (20) when the pin (14) engages with the groove (15).

Problems to be solved by the invention

However, the ability of the pressing plate (12) and material (20) to follow the waviness of the polishing surface (22) was not satisfactory. One factor is the generation of a large amount of

friction between the pin (14) and the groove (15). Figure 3 is a schematic diagram explaining the force that is applied to the pin (14), and it corresponds to the right side surface diagram of the major part in Figure 2. In Figure 3, force b, which is equal to the friction between the material (20) and the polishing surface (22), is applied to the groove (15) from the pin (14) when the splined shaft (5) rotates, as illustrated by arrow a.

Furthermore, since a condition is created, in which the right side opens between the material (20) and the polishing surface (22), as illustrated in Figure 1, by the waviness of the polishing surface (22), and if force P is obtained by the piston (6), force P interacts upwards at the left edge of the material (20). To consider the equilibrium of the moment about center C, where the length between center C of the spherical surface of the hemispherical body (11) and the left edge of the material (20) is d and the height between center C and the pin (14) is h, a force of Pd/h is also applied to the pin (14). In practice, this force P becomes considerably large; therefore, a large force also acts on the pin (14), resulting in a large frictional force.

There was also the problem of the pin (14) being constantly pressed toward the left by the groove (15) in Figure 3, causing the pressing plate (12) to swing around the pin (14) according to the waviness of the polishing surface (22), the base ([illegible]) of the pin (14) to change its position to the left or the right relative to the splined shaft (5), and a fluctuation to occur in the rotation of the pressing plate (12).

The aim of the present invention is to offer a workpiece holding mechanism for a plane polishing device in which the aforementioned problems are solved, there is a satisfactory following of the waviness of the polishing surface by tilting of

the workpiece, and the fluctuation in the rotation of the workpiece is reduced for a smooth polishing of the workpiece.

Means to solve the problems

The present invention comprises a holding part (34), which holds the workpiece that is on top of the polishing surface of the plane polishing device and is equipped with a convex spherical surface centering around one point on the surface of the said workpiece to be processed; a support part (32), which is provided for maintaining a constant orientation and is equipped with a concave spherical surface, which engages with the aforementioned convex spherical face in a freely vibrating manner centering about one point on the aforementioned workpiece; and a flexible body (36), which is provided between the aforementioned holding part (34) and the aforementioned support part (32) and has high torsion rigidity but can bend freely.

Function

The elastic body (36), which has torsional rigidity but can bend freely, tilts the holding part (34) against the support part (32) while following the waviness of the polishing surface and not generating a large amount of friction. During this process, the holding part (34) does not separate from the support part (32) in the direction of rotation.

Application example

..

Next, an application example of the present invention will be explained with reference to a figure. Figure 3 [sic; 1] is a longitudinal section of an application example of the present invention. A disk (1), shaft (2), frame (3), sleeve (4), air cylinder (6), lever (7), motor (8), and gears (9) and (10) are the same as those illustrated in Figure 1 [sic; 2]. A splined shaft (31) is attached to the sleeve (4) so that it can freely oscillate in the direction of the shaft and rotate together with it around the shaft. A hemispherical body (33) engages with the concave part in the form of a spherical surface, which is provided at a flange (32) at the lower end of the splined shaft (31) in a freely oscillating manner. A pressing plate (34) is fixed to the hemispherical body (33). A through-hole (35) of the pressing plate (34) is connected to a pipe (19) in order to hold the material (20) against the pressing plate (34).

The upper end of bellows (36) is fixed to the flange (32) and its lower end to the pressing plate (34). The torsional rigidity of the bellows (36) with respect to the central shaft is high, but it can expand and bend in the direction of the central shaft; therefore, the pressing plate (34) does not separate from the flange (32) in the direction of rotation, but it can tilt freely. Accordingly, a large frictional force is not generated even when the pressing plate (34) is tilted, and the pressing plate (12) and the material (20) satisfactorily follow the waviness of the polishing surface.

The present invention can also be applied to plane polishing devices, in which the disk is fixed, and the pressing plate (34),

for example, rotates together with the frame (3) around the shaft (12).

A steel ball, for example, may also be included between the concave spherical surface of the supporting part and the convex spherical surface of the holding part so that the friction can be reduced.

Furthermore, the elastic body that is provided between the support part and the holding part does not necessarily have the form of a bellows. For example, dividing the bellows in the circumferential direction, in other words, several plate springs that are bent in the middle and arranged over the circumference may also be used.

Effect of the invention

As explained above, in the workpiece holding mechanism for a plane polishing device of the present invention, the holding part is tilted without the generation of a large amount of friction between the groove and the pin by using an elastic body which has torsional rigidity but which can expand and bend freely, instead of an engagement between the groove and the pin, and the workpiece can satisfactorily tilt with and follow the waviness of the polishing surface.

Also, oscillations around the pin are eliminated when the support part is tilted, a fluctuation in the rotating speed of the workpiece can be made very small, and the effect is smooth polishing of the workpiece.

Brief description of the figures

Figure 1 is a longitudinal section of an application example of the present invention. Figure 2 is a longitudinal section of an example of a workpiece holding mechanism for a plane polishing device of the prior art. Figure 3 is a model diagram which explains the force which interacts on the pin (14) as an example illustrated in Figure 2.

1...disk, 5, 31...splined shaft, 11, 33...hemispherical body, 12, 34...pressing plate, 14...pin, 15...groove, 20...material, and 36...bellows.

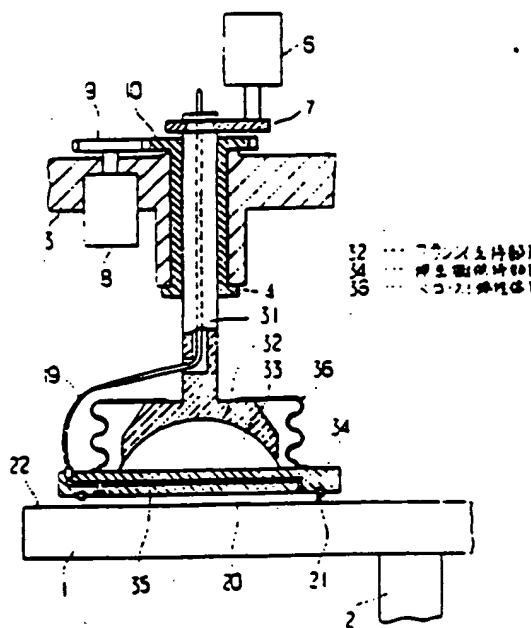


Figure 1

Key: 32 Flange (supporting part)
 34 Pressing plate (holding part)
 36 Bellows (elastic body)

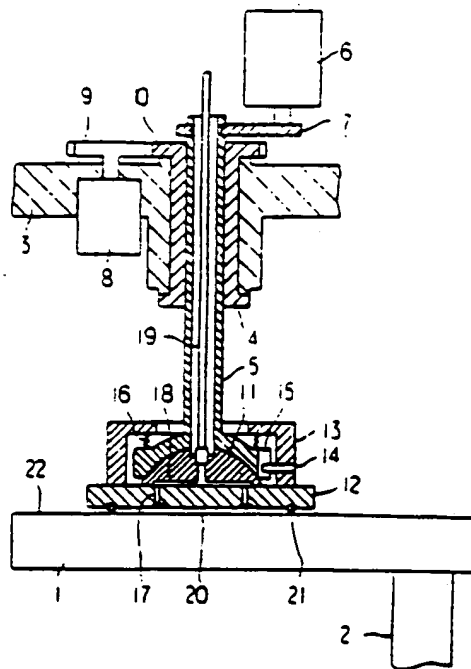


Figure 2

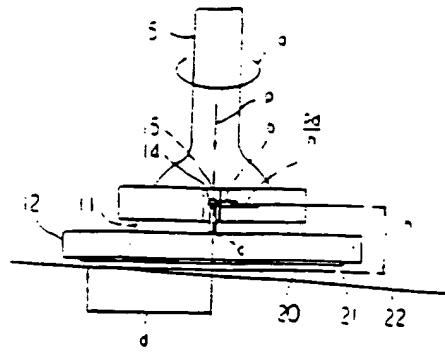


Figure 3

Patent Abstracts of Japan

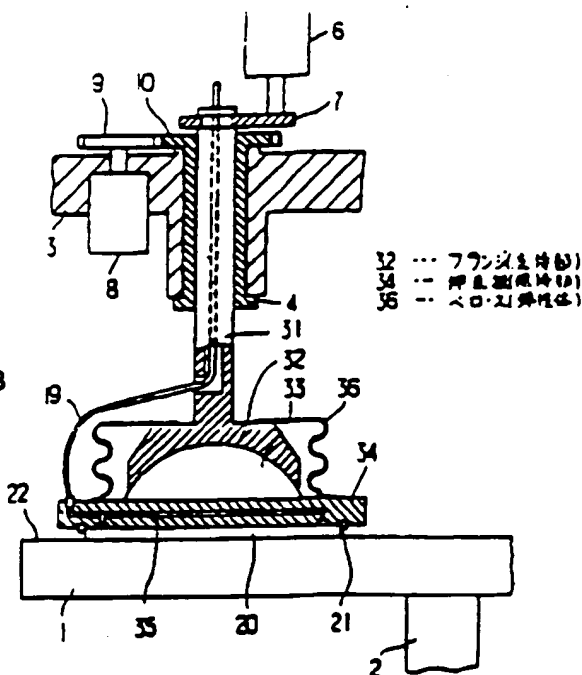
PUBLICATION NUMBER : JP61025768
 PUBLICATION DATE : 04-02-86
 APPLICATION NUMBER : JP840145408
 APPLICATION DATE : 13-07-84

VOL: 10 NO: 176 (M - 491)
 PUB. DATE : 20-06-1986 PAT: A 61025768
 PATENTEE : NEC CORP
 PATENT DATE: 04-02-1986

INVENTOR : KAMATA TAKEMI; others: 01

INT.CL. : B24B37/04; B24B7/16;
 B24B41/06

TITLE : WORK HOLDING MECHANISM FOR
 SURFACE POLISHING MACHINE



ABSTRACT : PURPOSE: To polish a work smoothly by providing a resilient bellows between the work holding section having convex face and the supporting member having concave face engagable slidably with the convex face.
 CONSTITUTION: Semi-spherical body 33 secured to a pressboard 34 is engaged slidably with spherical recess made in the lower end flange 32 of spline shaft 31 to adsorb a material 20 through a hole 35 communicated with a tube 19 to the pressboard 34. A bellows 36 having high rigidity in the rotary direction while flexible against the vertical shrinkage and bending is secured between said flange 32 and the pressboard 34. Consequently, the work 20 or the pressboard 34 will follow the waving of the polishing face 22 well to reduce the fluctuation of the rotary speed of the work 20 thus to polish the work 20 smoothly.

三井物産株式会社

9461 - 25768

④公開 昭和61年(1986)2月4日

8308-3C

零査請求 未請求 発明の改良 (全4頁)

FD-302 (Rev. 11-27-70) 87-59-145408

●出 版 日 期 59(1984)7月13日

角 明 著 安 田 哲 也 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

代理人 弁護士 菅野 中

• • •

平遥县康乐镇合城加工物保税仓库

(11) 平面図形領域の平面図上の附加工物を保持し、
 の附加工物の附加図面上の一点を中心とする△
 域を有する保持部と、保持を一定に保つて放り
 入れ部附加工物上の一点を中心とし所記△域周
 邊物自在に結合する凹放線面を有する支持部と、
 記保持部と所記支持部の間に放り入れ部及び内
 での剛性が大きく放り入れ部に対しては柔軟な弾性
 性を有することを特徴とする平面図形領域の附加
 物保持機構。

： 建築上の分類分野：

()

一般に各種の電機設備の施工工程は、平

第2図は、従来の平面伊勢屋敷の基本二面図及び
平面の展開面図である。第2図において平面伊勢
屋敷の円窓1は窓2を中心として回転せられる。
一方平面伊勢屋敷のフレーム3には、フレーム4が
回転自在に取り付けられ、このフレーム4の中心
点にスライダ窓5が縦方向に移動自在に取り
付けられ、フレーム3と一体となって回転するよう
に取り付けられている。フレーム3に設けられ
たスライダ窓5を取り付けたい窓6は、スライ
ダ窓5の回転自在と重複している。また、スライ
ダ窓5に設けたフレーム3に取り付けたい窓7は、ス
ライダ窓5の移動と重複合っている。

「ゾラ」の登場人物の死期は、死期表の15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、104

もし西遊万回成はすんとい。

(實 用 例)

次に本発明の實施例について図面を参照して説明する。第3圖は本発明の一實施例の断面図である。円盤1、軸2、フレーム3、スリーブ4、ニアノリング6、レバー7、ギヤ8、歯車9、10は第1図に示すものと同じである。スプライン軸31は、軸方向に移動自在に軸套の内部に一体となつて回転するようにスリーブ4に取り付けられている。スプライン軸31の下端のフランジ32に設けた突起状の凹部が半球体33が移動自在に係合している。半球体33は押圧部34が固定されている。押圧部34の端面35は管19と連結された管20を押圧部34に作用するためのものである。

スロー・36が上端をフランジ33に埋没し下端を
押圧板34に固着して設けられている。スロー・36
は中心軸周りのねじりに対しては剛性が大きい
のに対し、中心軸方向の伸縮及び捻じりに対しては
柔軟であるため、押圧板34はフランジ33に対し堅
固な方向にはずれないが、しかも自由に動くことが

である。従つて厚生座36が最もこきり入るが、甲斐
刀は生じず厚生座12及び果村20の研鑄金の方の方
に近する造成性はよい。

この本機は、圧力が固定してあつて、その
ことにより、圧力値が16等が軸心として、製造さ
れるように、平圧研削装置にも適用できる。

また支那の陸軍と海軍の発展の速い進歩を介在させて、軍備力を減少せよともである。

さらに支那語と漢語との間に設ける無性は、必ずしもベローズが筆致をしている性質を、例えばベローズを國語方向に分類したもの、言い替へれば中間を奪取させた語彙の振だれを因襲上に置いたものでもない。

(見明の効果)

本発明の平面研磨装置の被加工物保持機構は、以上説明したように鋼とビンの合金の代力りたけじりには剛性を有し伸縮及び曲げに対して柔軟性のある弾性体を用いることにより、鋼とビンとの間の大きな摩擦力を発生させることなく、鋼表面

が、織り、研摩機のうちりに対する被加工物の織り
の適宜性をよくすることがである。

また保甲團が細くときびンを中心として活動
することができ、軍部加工物の製造運搬の活動を
非常だ小くすることができ、内務部加工物を
明瞭である効果がある。

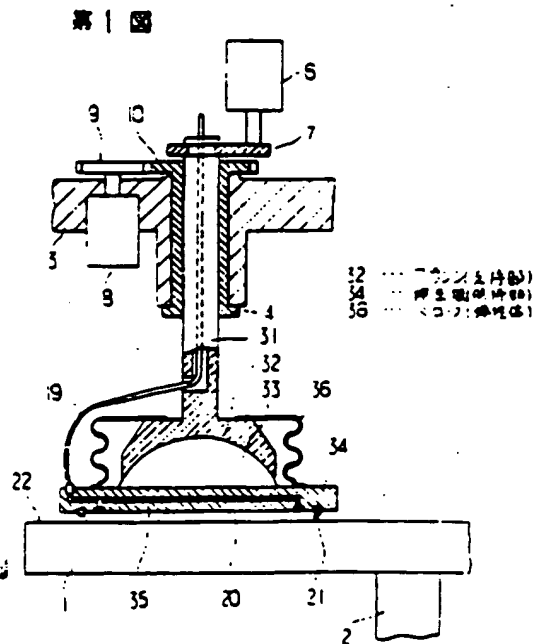
4. 製品の質を説明

第1圖は本発明の一實施例の概略面図、第2圖は平置状態の電磁石の加工と機械部品の位置の一例の概略面図、第3圖は第1圖に示す角のピン16に作用する力を説明するための力係数図である。

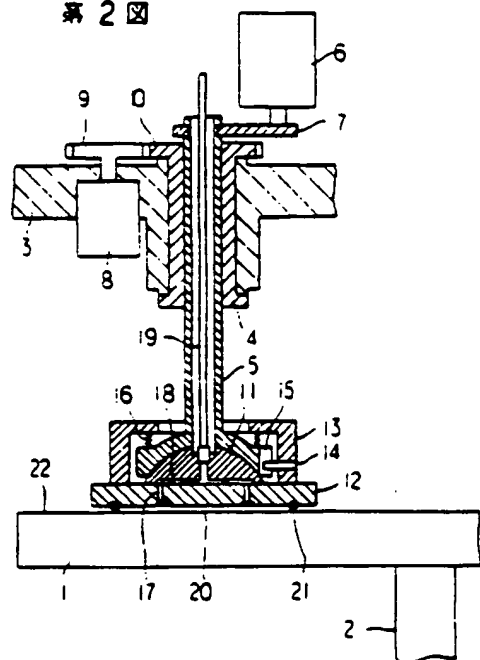
1. 田舎。5.31 エブタイノ橋。11.33 中野
は。12.36 神庄橋。16.07 谷。19.08 山。
20.08 山。20.08 山。

写 野 比 羅 人 日 本 電 氣 機 械 有 限 公 司

● ● ● ● ●



第 2 图



第 3 图

